

圖 4-11 硫酸(H_2SO_4)AAO 之 SEM 俯視圖(a)~(d)和剖面圖(e)、(f)，倍率分別為(a) 65,000x (b) 100,000x (c) 100,000x (d) 50,000x (e) 10,000x (f) 50,000x。工作條件:電壓 10V, 溫度 $5^{\circ}C$, 時間 6hr,轉速 300rpm 和二次的陽極處理

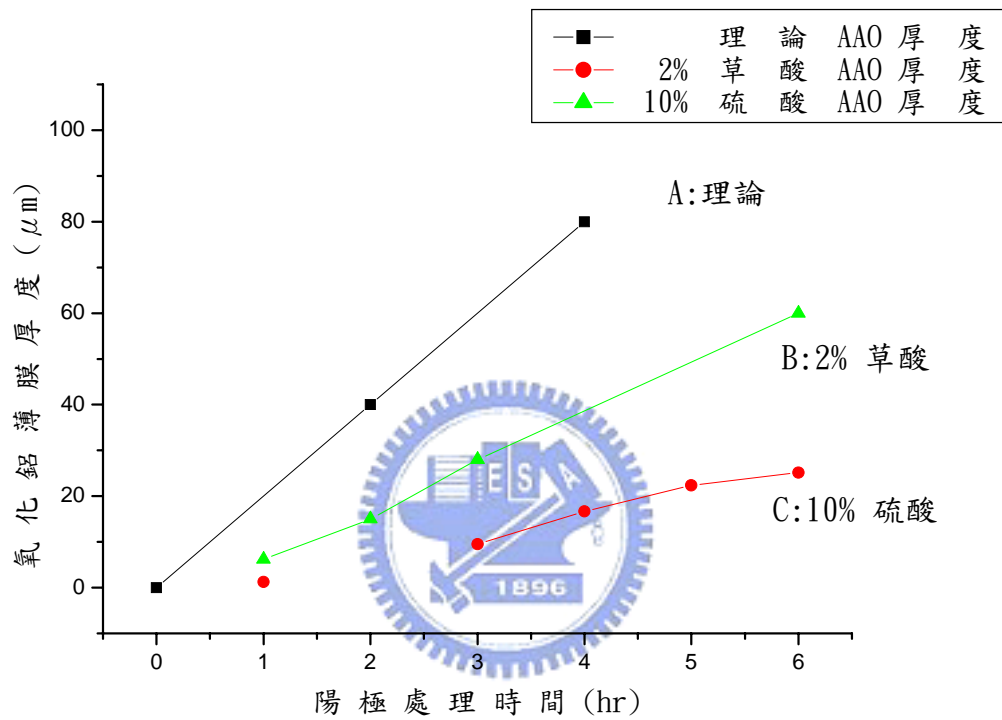


圖 4-12 陽極處理時間對氧化鋁薄膜厚度的關係圖